

# Orbotech Nuvogo<sup>™</sup> 50F/50FXL

量產細線路直接成像

# Orbotech Nuvogo 50F/50FXL

Orbotech Nuvogo 50F/50FXL 是一款量產直接成像解決方案,專為最佳化 HDI, 軟板和軟硬結合板應用而設計。Orbotech Nuvogo 50F/50FXL 採用了 KLA 經業界驗證的 LSO™(大鏡面掃描)技術,運用最佳化的光路及先進的漲縮演算法,確保最佳的成像及線路品質。Orbotech Nuvogo 50F/50FXL 系統效率高,連線產能高達每天7,000 片板子,在保持卓越品質、最高速的同時,降低了總體擁有成本 (TCO)。



## 優勢

#### 量產數位化成像

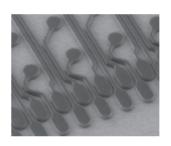
- 高產量: 連線產能高達每天 7,000 片板子
- 高效率的快速靶點捕捉
- 採用雙檯面傳輸機制,最佳化成像時間

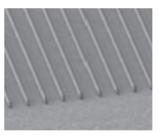
### 高成像品質

- 最優線路結構,低至 15 μm 線寬/間距
- 高景深,能克服具有挑戰性的表面高低變化
- 先進的漲縮模式,可實現出色的對位精度 (±10 μm)

#### 高效率

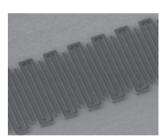
- 高效料號列隊管理,實現最大生產效率
- 配備自動化解決方案可實現無縫連接生產
- 高產能帶來更低的每面曝光成本







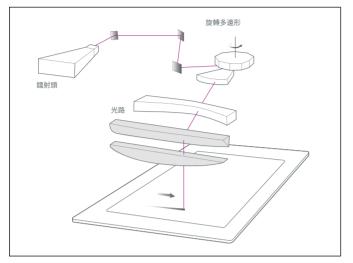




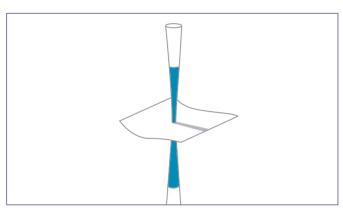




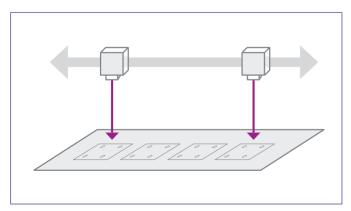
## 高成像品質



採用 KLA 的 LSO™ (大鏡面掃描)技術,單次掃描即可實現卓越的線路結構

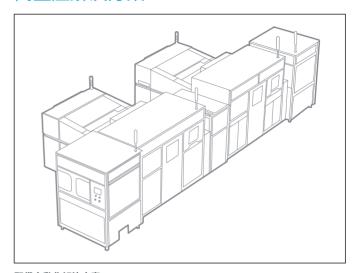


高景深(DOF)能克服具有挑戰性的表面高低變化



動態靶點識別和捕捉

## 高量產解決方案



配備自動化解決方案

## 先進的漲縮模式

- 智慧漲縮-最佳量產漲縮模式,同批次板件達到最高的一致性
- 自動漲縮/固定漲縮/群組漲縮
- 分割漲縮—超薄內層分區對位
- 極速靶點捕捉,降低產能損失



# 可追溯性

Orbotech Nuvogo 支援通過動態標記進行板子追蹤,包括:序號標識,小排版和 PCB ID,日期與時間標識,漲縮標識和設備 ID。



## 規格

#### **Orbotech Nuvogo 50F**

#### **Orbotech Nuvogo 50FXL**

最大產能*	每小時 300 面 成像尺寸 24" x 18"	每小時 290 面 成像尺寸 25" x 18"
最小線寬/間距*	15/15μm	
解析度	1.5µm	
對位精度 FtG**	±10μm	
層間對位精度 FtB**	20µm	
最大基板尺寸	635mm x 660mm 25" x 26"	660mm x 812mm 26" x 32"
最大曝光尺寸	609.6mm x 660mm 24" x 26"	635mm x 812mm 25" x 32"
基板厚度	0.025mm - 8mm	
成像能量範圍	10 - 2,200mJ/cm <sup>2</sup>	

<sup>\*</sup> 取決於感光膜特性,能量值,靶點捕捉和漲縮演算法

<sup>\*\*</sup> 所有值均為 3g 四個目標定位

以上產品規格如有變更恕不另行通知